**Лотоцька Оксана Іванівна. Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин.- Дисертація канд. техн. наук: 05.05.01, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2012.- 200 с. : рис.**